

CHAPTER II STRESS ANALYSIS OF PRESSURE VESSELS

第三节 厚壁圆筒应力分析

过程设备设计

2.3 厚壁圆筒应力分析

教学重点:

- (1)厚壁圆筒中三向应力的公式表达
 和应力分布图;
- (2) 厚壁圆筒中的弹塑性区的应力分布;
- (3) 提高屈服承载能力的措施。

教学难点:

厚壁圆筒中三向应力公式推导。



2.3.1 弹性应力

2.3.3 屈服压力和爆破压力

2.3.4 提高屈服承载能力的措施

过程设备设计

厚壁容器: $D_o / D_i > 1.1 - 1.2$

应力特征:

分析方法:

应考虑径向应力,是三向应力状态; 应力沿壁厚不均匀分布; 若内外壁间的温差大,应考虑器壁中的热应力。

静不定问题,需平衡、几何、物理等方程 联立求解

厚壁圆筒分单层式和组合式两种,本书将只分析单层厚 壁圆筒的弹性应力、弹塑性应力、屈服应力和爆破压力。

2.3.1 弹性应力(续)

有一两端封闭的厚壁圆筒(图2-15),受到内压 p_i 和外压 p_o 的作用,圆筒的内半径和外半径分别为 R_i 、 R_o ,任意点的半径为r。以轴线为z轴建立圆柱坐标。求解远离两端处筒壁中的三向应力。



过程设备设计

















d.

图2-15 厚壁圆筒中的应力

6

2.3.1 弹性应力(续)

一、压力载荷引起的弹性应力

对两端封闭的圆筒,横截面在变形后仍保持平面。所以,假设轴向应力 σ_z 沿壁厚方向均匀分布,得:

$$\sigma_{z} = \frac{\pi R_{i}^{2} p_{i} - \pi R_{0}^{2} p_{0}}{\pi \left(R_{0}^{2} - R_{i}^{2}\right)} = \frac{p_{i} R_{i}^{2} - p_{0} R_{0}^{2}}{R_{0}^{2} - R_{i}^{2}} = A$$
(2-25)

2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计

- 2. 周向应力与径向应力
 - 由于应力分布的不均匀性,进行应力分析时,必须从微元体着手,分析其应力和变形及它们之间的相互关系。
 - a. 微元体
 - b. 平衡方程
 - c. 几何方程: 微元体位移与应变之间的关系。(用位移法求解)
 - d. 物理方程: 弹性范围内, 微元体的应变与应力的关系
 - e. 平衡、几何和物理方程综合—求解应力的微分方程 (求解微分方程,积分,边界条件定常数)



应力

Þ

a. 微元体

微元体平衡方程

2.3.1 弹性应力(续)

如图2-15(c)、(d)所示,由圆柱面mn、m₁n₁和纵截面mm₁、nn₁ 组成,微元在轴线方向的长度为1单位。 **b.**平衡方程

 $(\sigma_r + d\sigma_r)(r + dr)d\theta - \sigma_r r d\theta - 2\sigma_\theta dr \sin\frac{d\theta}{2} = 0$ $\sin(d\theta/2) \approx d\theta/2$ (2-26) $\sigma_{\theta} - \sigma_{r} = r \frac{d\sigma_{r}}{r}$ 图2-15 $\frac{\sigma_{\varphi}}{R_1} + \frac{\sigma_{\theta}}{R_2} = \frac{p}{t}$

薄壁微元平衡方程。 拉普拉斯方程

过程设备设计

c. 几何方程 (应力一应变)



2.3.1 弹性应力(续)

图2-16 厚壁圆筒中微元体的位移

10

2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计

c. 几何方程(续)

径向应变

 $\varepsilon_r = \frac{\left(\omega + d\omega\right) - \omega}{dr} = \frac{d\omega}{dr}$

周向应变

 $\varepsilon_{\theta} = \frac{(r+\omega)d\theta - rd\theta}{rd\theta} = \frac{\omega}{rd\theta}$

(2-27)

变形协调方程

 $\frac{d\varepsilon_{\theta}}{dr} = \frac{1}{r} \left(\varepsilon_r - \varepsilon_{\theta} \right)$

(2-28)

过程设备设计

2.3 厚壁圆筒应力分析

2.3.1 弹性应力(续)



 $\varepsilon_r = \frac{1}{F} \left[\sigma_r - \mu (\sigma_\theta + \sigma_z) \right]$ (2-29) $\varepsilon_{\theta} = \frac{1}{F} \left[\sigma_{\theta} - \mu (\sigma_r + \sigma_z) \right]$



2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计

e. 平衡、几何和物理方程综合 → 求解应力的微分方程

将式(2-28)中的应变换成应力 并整理得到:

 $r\frac{d^2\sigma_r}{dr^2} + 3\frac{d\sigma_r}{dr} = 0$

解该微分方程,可得 σ_r 的通解。将 σ_r 再代入式 (2-26) 得 σ_{θ} 。

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2} \qquad \sigma_\theta = A + \frac{B}{r^2} \qquad (2-33)$$



2.3.1 弹性应力(续)

边界条件为: 当
$$r = R_i$$
时, $\sigma_r = -p_i$;
当 $r = R_0$ 时, $\sigma_r = -p_0$ 。

由此得积分常数A和B为:

$$A = \frac{p_i R_i^2 - p_0 R_0^2}{R_0^2 - R_i^2}$$
$$B = \frac{(p_i - p_0)R_i^2 R_0^2}{R_0^2 - R_i^2}$$

2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计

 $\frac{B}{r^2}$

周向应力

径向

$$\sigma_{\theta} = \frac{p_i R_i^2 - p_0 R_0^2}{R_0^2 - R_i^2} + \frac{(p_i - p_0) R_i^2 R_0^2}{R_0^2 - R_i^2} \frac{1}{r^2} = A + \frac{B}{r^2}$$

应力
$$\sigma_r = \frac{p_i R_i^2 - p_0 R_0^2}{R_0^2 - R_i^2} - \frac{(p_i - p_0) R_i^2 R_0^2}{R_0^2 - R_i^2} \frac{1}{r^2} = A - R_i^2$$

轴向应力

$$\sigma_{z} = \frac{p_{i}R_{i}^{2} - p_{0}R_{0}^{2}}{R_{0}^{2} - R_{i}^{2}} = A$$

称Lamè(拉美)公式

(2-34)

2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计

当仅有内压或外压作用时,拉美公式可以简化,此时,厚壁圆筒 应力值和应力分布分别如表2-1和图2-17 表2-1 厚壁圆筒的筒壁应力值





从图2-17中可见, 仅在内压作用下,简壁中的应力分布规律: ①周向应力 σ_{θ} 及轴向应力 σ_{z} 均为拉应力(正值),

2.3.1 弹性应力(续)

径向应力 σ_r 为压应力(负值)。

2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计

②在数值上有如下规律: $\sigma_{\theta \max} = p_i \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1}$ 内壁周向应力 σ_{θ} 有最大值,其值为: $\sigma_{\theta \min} = p_i \frac{2}{K^2 - 1}$ 外壁处减至最小,其值为: 内外壁 σ_{θ} 之差为 p_i ; 径向应力内壁处为 $-p_i$, 随着 r 增加, 径向应力绝对值 逐渐减小,在外壁处 $\sigma_r = 0;$ 轴向应力为一常量,沿壁厚均匀分布,且为周向应力与径向应力 和的一半,即 $\sigma_z = \frac{1}{2} (\sigma_\theta + \sigma_r)$

③除 σ_z 外,其它应力沿壁厚的不均匀程度与径比K值有关。

2.3.1 弹性应力(续)

以 σ_{θ} 为例,外壁与内壁处的 周向应力 σ_{θ} 之比为:

$$\frac{(\sigma_{\theta})_{r=R_0}}{(\sigma_{\theta})_{r=R_i}} = \frac{2}{K^2 + 1}$$

K值愈大不均匀程度愈严重,

当内壁材料开始出现屈服时, 外壁材料则没有达到屈服,

因此简体材料强度不能得到充分的利用。

过程设备设计

2.3.1 弹性应力(续)

二、温度变化引起的弹性热应力

- 1. 热应力
- 2. 厚壁圆筒的热应力
- 3. 内压与温差同时作用引起的弹性应力
- 4. 热应力的特点



2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计



因温度变化引起的自由膨胀或收缩受到约束,在弹性体内 所引起的应力,称为热应力。



(a) 自由膨胀 图2-18热应变

1. 热应力

2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计



(2-35)

(b) 单向约束 图2-18热应变

2.3.1 弹性应力(续)



双向约束:

 $\sigma_x^t = \sigma_y^t = -\frac{\alpha E \Delta t}{1-\mu}$





(c) 双向约束 图2-18热应变 1. 热应力

2.3.1 弹性应力(续)

同理,可求得三向约束时的热应力:

三向约束:
$$\sigma_x^t = \sigma_y^t = \sigma_z^t = -\frac{\alpha E \Delta t}{1-2\mu}$$
 (2-37)

在一维、二维、三维约束时,根据式(2-35)— 式(2-37),图2-19给出了碳素钢在不同初始温度 下,温度增加1°C时的热应力值:

刚性约束下,热应力比值(µ=0.3):

三维/二维/一维=2.50/1.43/1.00

2.3.1 弹性应力(续)



图2-19 碳素钢的热应力值

2. 厚壁圆筒的热应力

求厚壁圆筒中的热应力,首先确定筒壁的温度分布,再由平衡 方程、几何方程和物理方程,结合边界条件求解。 当厚壁圆筒处于对称于中心轴且沿轴向不变的温度场时,稳态 传热状态下,三向热应力的表达式为:

2.3.1 弹性应力(续)

(详细推导见文献[11]附录)

2.3.1 弹性应力(续)

过程设备设计

2. 厚壁圆筒的热应力(续)

周向热应力
$$\sigma_{\theta}^{t} = \frac{E\alpha\Delta t}{2(1-\mu)} \left(\frac{1-\ln K_{r}}{\ln K} - \frac{K_{r}^{2}+1}{K^{2}-1} \right)$$
径向热应力
$$\sigma_{r}^{t} = \frac{E\alpha\Delta t}{2(1-\mu)} \left(-\frac{\ln K_{r}}{\ln K} + \frac{K_{r}^{2}-1}{K^{2}-1} \right)$$
轴向热应力
$$\sigma_{z}^{t} = \frac{E\alpha\Delta t}{2(1-\mu)} \left(\frac{1-2\ln K_{r}}{\ln K} - \frac{2}{K^{2}-1} \right)$$

(2-38)

2. 厚壁圆筒的热应力(续)

 Δt —— 简体内外壁的温差, $\Delta t = t_i - t_0$ 上式 中: K——简体的外半径与内半径之比, $K = \frac{K_0}{R_i}$ **Kr**——简体的外半径与任意半径之比, $K_r = \frac{R_0}{r}$ t_i ——内壁面温度 t。——外壁面温度 厚壁圆筒各处的热应力见表2-2, 表中 $P_t = \frac{E\alpha\Delta t}{2(1-\mu)}$

2.3.1 弹性应力(续)

厚壁圆筒中热应力分布如图2-20所示。



过程设备设计

表2-2 厚壁圆筒中的热应力





(a)内部加热;(b)外部加热图2-20 厚壁圆筒中的热应力分布

过程设备设计

2.3.1 弹性应力(续)

2. 厚壁圆筒的热应力(续)

厚壁圆筒中热应力及其分布的规律为:

① 热应力大小与内外壁温差成正比

Δt 取决于壁厚, 径比K值愈大 Δt 值也愈大, 表2-2中的 P_t 值也愈大。

②热应力沿壁厚方向是变化的

过程设备设计

3. 内压与温差同时作用引起的弹性应力

 $\sum \sigma_r = \sigma_r + \sigma_r^t,$ $\sum \sigma_{\theta} = \sigma_{\theta} + \sigma_{\theta}^{t},$ (2-39) $\sum \sigma_z = \sigma_z + \sigma_z^t$

2.3.1 弹性应力(续)

具体计算公式见表2-3,分布情况见图2-21。

过程设备设计

表2-3 厚壁圆筒在内压与温差作用下的总应力

2.3.1 弹性应力(续)

总应力	筒体内壁处 r=R	筒体外壁处 r=R。
$\sum \sigma_r$	- <i>p</i>	0
$\sum \sigma_{\! heta}$	$(p-P_t)\frac{K^2+1}{K^2-1}+P_t\frac{1-\ln K}{\ln K}$	$(p-P_t)\frac{2}{K^2-1}+P_t\frac{1}{\ln K}$
$\sum \sigma_z$	$(p-2P_t)\frac{1}{K^2-1}+P_t\frac{1-2\ln K}{\ln K}$	$\left(p-P_t\right)\frac{1}{K^2-1}+P_t\frac{1}{\ln K}$

2.3.1 弹性应力(续)



(a) 内加热情况;

(b) 外加热情况

图2-21 厚壁筒内的综合应力

2.3.1 弹性应力(续)

4. 热应力的特点

a. 热应力随约束程度的增大而增大

b. 热应力与零外载相平衡,是自平衡应力 (Self- balancing stress)

c. 热应力具有自限性,屈服流动或高温蠕变 可使热应力降低

d. 热应力在构件内是变化的

主要内容

2.3.1 弹性应力

2.3.2 弹塑性应力2.3.3 屈服压力和爆破压力2.3.4 提高屈服承载能力的措施

2.3.2 弹塑性应力





图2-22 处于弹塑性状态的厚壁圆筒内压 塑性区 弹性区

过程设备设计

2.3.2 弹塑性应力(续)

描述弹塑性厚壁圆筒的 几何与载荷参数:

 $R_i, P_i; R_c, P_c; R_o, P_o$

本小节的目的: 求弹性区和塑性区里的应力





过程设备设计

2.3.2 弹塑性应力(续)



2.3.2 弹塑性应力(续)

过程设备设计

41



弹性区内壁处于屈服状态:



若按屈雷斯卡(H. Tresca)屈服失效判据,也可导出类似的上述各表达式。各种应力表达式列于表 2-4 中

2. 弹性区应力

2.3.2 弹塑性应力(续)

过程设备设计

表2-4 厚壁圆筒塑弹性区的应力($p_0=0$ 时)

屈服失 效判据	应力	塑性区 (R _i ≤r≤R _c)	弹性区 (R _c ≤ r ≤ R_o)
Mises	径向应力 $\sigma_{\rm r}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_{s}\ln\frac{r}{R_{i}}-p_{i}$	$\frac{\sigma_{s}}{\sqrt{3}} \frac{R_{c}^{2}}{R_{o}^{2}} (1 - \frac{R_{o}^{2}}{r^{2}})$
	周向应力 $\sigma_{ heta}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_{s}\left(1+\ln\frac{r}{R_{i}}\right)-p_{i}$	$\frac{\sigma_{s}}{\sqrt{3}} \frac{R_{c}^{2}}{R_{o}^{2}} (1 + \frac{R_{o}^{2}}{r^{2}})$
	轴向应力 σ_{z}	$\frac{\sigma_s}{\sqrt{3}}(1+2\ln\frac{r}{R_i}) - p_i$	$\frac{\sigma_s}{\sqrt{3}} \frac{R_c^2}{R_o^2}$
	p _i 与R _c 的关系	$p_{i} = \frac{\sigma_{s}}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{\overline{R_{c}^{*}}2}{R_{o}^{2}} + 2 \ln \frac{R_{c}}{R_{i}}\right)$	
Tresca	径向应力 $\sigma_{\rm r}$	$\sigma_s \ln \frac{r}{R_i} - p_i$	$\frac{\sigma_{s}}{2} \frac{R_{c}^{2}}{R_{o}^{2}} (1 - \frac{R_{o}^{2}}{r^{2}})$
	周向应力 $\sigma_{ heta}$	$\sigma_s(1+\ln\frac{r}{R_i})-p_i$	$\frac{\sigma_{s}}{2} \frac{R_{c}^{2}}{R_{o}^{2}} (1 + \frac{R_{o}^{2}}{r^{2}})$
	轴向应力 $\sigma_{ m z}$	$\sigma_s(0.5 + \ln \frac{r}{R_i}) - p_i$	$\frac{\sigma_s}{2} \frac{R_c^2}{R_o^2}$
	p _i 与R _c 的关系	$p_{i} = \sigma_{s} \left(0.5 - \frac{R_{c}^{2}}{2R_{o}^{2}} + \ln \frac{R_{c}}{R_{i}} \right)$	

2.3.2 弹塑性应力(续)

过程设备设计

二、残余应力



2.3.2 弹塑性应力(续)

过程设备设计

将表2-4中基于Mises屈服失效判据的塑性区中的应力减去内压引起的弹性应力,得塑性区(Ri≤r≤Rc)中残余应力为

$$\sigma_{\theta}' = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}} \left\{ 1 + \left(\frac{R_c}{R_0}\right)^2 + 2\ln\frac{r}{R_c} - \frac{R_i^2}{R_0^2 - R_i^2} \left[1 + \left(\frac{R_0}{r}\right)^2 \right] \left[1 - \left(\frac{R_c}{R_0}\right)^2 + 2\ln\frac{R_c}{R_i} \right] \right\}$$

$$\sigma_{r}' = \frac{\sigma_{s}}{\sqrt{3}} \left\{ \left(\frac{R_{c}}{R_{0}} \right)^{2} - 1 + 2\ln \frac{r}{R_{c}} - \frac{R_{i}^{2}}{R_{0}^{2} - R_{i}^{2}} \left[1 - \left(\frac{R_{0}}{r} \right)^{2} \right] \left[1 - \left(\frac{R_{c}}{R_{0}} \right)^{2} + 2\ln \frac{R_{c}}{R_{i}} \right] \right\}$$

$$\sigma'_{z} = \frac{\sigma_{s}}{\sqrt{3}} \left\{ \left(\frac{R_{c}}{R_{0}} \right)^{2} + 2 \ln \frac{r}{R_{c}} - \frac{R_{i}^{2}}{R_{0}^{2} - R_{i}^{2}} \left[1 - \left(\frac{R_{c}}{R_{0}} \right)^{2} + 2 \ln \frac{R_{c}}{R_{i}} \right] \right\}$$

 $(2-49)_{44}$

2.3.2 弹塑性应力(续)

过程设备设计

将表2-4中基于Mises屈服失效判据的弹性区中的应力减去内 压引起的弹性应力,得弹性区 (Rc ≤r≤Ro)中残余应力为

$$\sigma_{\theta}' = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}} \left[1 + \left(\frac{R_0}{r}\right)^2 \right] \left\{ \left(\frac{R_c}{R_0}\right)^2 - \frac{R_i^2}{R_0^2 - R_i^2} \left[1 - \left(\frac{R_c}{R_0}\right)^2 + 2\ln\frac{R_c}{R_i} \right] \right\}$$

$$\sigma_{r}' = \frac{\sigma_{s}}{\sqrt{3}} \left[1 - \left(\frac{R_{0}}{r}\right)^{2} \right] \left\{ \left(\frac{R_{c}}{R_{0}}\right)^{2} - \frac{R_{i}^{2}}{R_{0}^{2} - R_{i}^{2}} \left[1 - \left(\frac{R_{c}}{R_{0}}\right)^{2} + 2\ln\frac{R_{c}}{R_{i}} \right] \right\}$$

$$\sigma_{z}' = \frac{\sigma_{s}}{\sqrt{3}} \left\{ \left(\frac{R_{c}}{R_{0}} \right)^{2} - \frac{R_{i}^{2}}{R_{0}^{2} - R_{i}^{2}} \left[1 - \left(\frac{R_{c}}{R_{o}} \right)^{2} + 2\ln \frac{R_{c}}{R_{i}} \right] \right\}$$

(2 - 50)

2.3.2 弹塑性应力(续)

过程设备设计



图2-25 弹-塑性区的应力分布

2.3.2 弹塑性应力(续)

过程设备设计

从图2-25中可以看出,在内压作用下,弹塑性区的应力 和卸除内压后所产生的残余应力在分布上有明显的不同。 不难发现,残余应力与以下因素有关:

a.应力应变关系简化模型 b.屈服失效判据 c.弹塑性交界面的半径 2.3.3 屈服压力和爆破压力

过程设备设计

2.3.3 屈服压力和爆破压力

(1) 爆破过程

- OA: 弹性变形阶段
- AC: 弹塑性变形阶段 (壁厚减薄+材料强化)



容积变化量

C: 塑性垮塌压力 (Plastic Collapse Pressure) —— 容器所能承 受的最大压力

图2-26 厚壁圆筒中压力 与容积变化量的关系

D: 爆破压力 (Bursting Pressure)

2.3.3 屈服压力和爆破压力

2.3.3 屈服压力和爆破压力(续)

过程设备设计

(2) 屈服压力

a. 初始屈服压力

令 $p_i = p_s$,得基于mises屈服失效判据的圆筒初始屈服压 力 p_s 。 $p_s = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}} \frac{K^2 - 1}{K^2}$ (2-51)

b. 全屈服压力

当筒壁达到整体屈服状态时所承受的压力,称为圆筒全屈服 压力或极限压力(Limit pressure),用 p_{so} 表示。

令
$$R_c = Ro$$
,得
$$p_{so} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s \ln K$$
(2-52)

 不要把全屈服压力和塑性垮塌压力等同起来。前者假设 材料为理想弹塑性,后者利用材料的实际应力应变关系。 2.3.3 屈服压力和爆破压力

2.3.3 屈服压力和爆破压力(续)

过程设备设计

(3)爆破压力

厚壁圆筒爆破压力的计算公式较多,但真正在工程设计中应用 的并不多,最有代表性的是福贝尔 (Faupel)公式。 $p_{b\max} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_b \ln K$ 爆破压力的上限值为 $p_{b\min} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s \ln K$ 下限值为 且爆破压力随材料的屈强比 / 5% 呈线性变化规 律。 $p_b = p_{b\min} + \frac{\sigma_s}{\sigma_b} (p_{b\max} - p_{b\min})$ 于是, 福贝尔将爆破压力p, 归纳为 $p_b = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s \left(2 - \frac{\sigma_s}{\sigma_b}\right) \ln K$ (2-53)即:

过程设备设计

2.3.4 提高屈服承载能力的措施

增加壁厚: 径比大到一定程度后效果不明显

对圆筒施加外压: 效果难以保证



通过超工作压力处理,由筒壁自身外层材料 的弹性收缩引起残余应力。工程上常用。